(9日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

◎公開特許公報(A)

昭54-139065

(DInt. Cl.² H 05 K 3/00 H 05 K 3/06

1 - 41)

職別記号 ◎日本分類

59 G 4

庁内整理番号 ❷公開 昭和54年(1979)10月29日

6819—5 F 7638—5 F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全5 頁)

③金属スルーホール型プリント配線板製造用レジスト

②特 願 昭

@出

願 昭53-45935

53

願 昭53(1978)4月20日

@発 明 者 穐山博之

平塚市中原1丁目11の17

向 吉村正平

富岡市一ノ宮426の4

横浜市鶴見区東寺尾中台24の15

砂発明者 原田勲

埼玉県入間郡鶴ケ島町藤金491

の12

の出 願 人 日本スチレンペーパー株式会社

東京都千代田区内幸町2丁目1

番1号

同 共立工業株式会社

東京都千代田区神田駿河台3丁

目6番地の1

四代 理 人 弁理士 板井一瓏

朔 網

1 発明の名称

全員スルーホール型プリント配線収製造用レジスト

2. 特許請求の範囲

可溶性樹脂、該可溶性樹脂の溶媒、及び必要に 応じて最加される不活性固体散粉末から主として なり、再溶解可能な乾燥施膜を形成することので きる金属スルーホール型ブリント配線板製造のた めの孔感充填用レジストにかいて、これに可溶性 樹脂の食溶媒及び/又は非溶媒であり且つレジスト トの加熱乾燥温度で気化する液体又は上配温度で 分解してガスを発生する化合物を乾燥時の体積室 化率が -10 多 以上であるごとく含有させてなる レジスト。

3. 発用の詳細な説明

本発明は金属スルーホール型プリント配額权の 製造過程で使用するレジストに関するものである。 フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリカーポネ ート、ポリエステル 、電気勘縁性のよいブラス テッタからなる事权の表質に倒落 の金属指から なるいわゆるブリント配銀回路を形成させたブリント配銀板は、各種電子機器に広く利用されている。 そして、近年は、集積回路の使用等により高度に複雑化した回路のために、基板の両面に回路を形成したものも単作されるようになった。

ところで両面にブリント配舗されたものの場合は、これにハンダ付する部品の囃子やリード競を 挿入する孔の装置を無等の会員でメッキし、その 孔の位置で両表面に関島があるとき、これらの回 島が電気的に接続されるようにするのが普通であ る。このような会員メッキされた孔部を有するブ リント配線板 ―― 会員スルーホール超ブリント配 銀板 ―― は、構造が複雑であるだけに、その製造 には特別の関酸性を作う。

すなわち、との夏のブリント配譲板は通常下記 のような7工程を経て製造されるが、レジストの 光質による孔部全員メッキ膜の保護がしばしば不 発金になり最く、との部分に塩エッチングが行わ れてしまうととが多いので る。

② 両面全具指表層基根に部品のリード競等を

特阴昭54~139265(2)

挿入する孔を穿散する。

- ③ 穿散された孔にメッキを施す。
- ③ メッキされた孔にレジストを充填し、乾燥 する。
- (4) 全属格袋面を研磨する。
- ⑤ レジストによる資路ペターンの印刷を施す。
- ⑥ エッテングを行う。
- ⑦ レジストを除去する。

との点につき更に評述すると、第1回のように 孔部に充填されたレジスト1は乾燥すると第2回 いのように収縮し、装面の此下率(1) × 100) は、レジストの組成や乾燥条件によっても異なるが、通常10手以上に避する。とのような乾燥 縮が苦しい場合は孔部メッキ面の一部が罵出し、一方その上を覆う回路パメーン用レジスト度10 の次を生じたり欠落を生じたりする(第3回)。 したがって驚出した孔部メッキ膜はエッチングエ 現で侵され情失してしまうのである(第4回)。 なか各回中、3はプラステック基板、4は金属格 及びメッキ裏である。

び可溶性樹脂の溶剤を主成分とするものであるが、 必須補助成分として発泡剤を含有することにより、 乾燥時の体表変化率が -10 % 以上であるもので ある。

ことで乾燥時の休憩変化率とは、使用状態又は それに近い状態(例えば厚さ2mのプラステック 板に直径2mの孔を穿散してここにレジストを充 満させた状態)で加熱乾燥したときの休憩変化率 であり、乾燥前のレジストの休憩(すせわち孔部 容積)を V。とし乾燥後のレジストの休憩を V と すれば次式で扱わされる。

体质变化率 =
$$\frac{V - V_0}{V_0} \times 100$$

体積変化率が0であることはもちろん選ましいわけであるが、実用上は体表変化率0を目標とするよりも若干膨張する特性を持つものとし、乾燥低会異格面より突出した部分を割り落とすよりにしたほうがよい。したがって、特に選ましい体表変化率は0~40%であるが、体表変化率200%を度出のものも使用可能である。一方収益傾向

上述のようを原因による孔部メッキ裏の荷失を 防ぐには、パターンレジスト印刷前及びエッチン ダ前に入念を検査を行なってレジストの欠陥部を 発見し修正するしかなく、そのために要する時間 と費用は真大なものであった。レジストの改卓や 使用方法の工夫により乾燥収縮をきるべく小さく しようとする似みも行われたが、酸化ナメン等の 銀科をマロン酸変性ロジンのような樹脂の輝発性 有株語集書家中に分数させたよりを登曲のレジス トなどでは、乾燥時帯族の揮発化よるある程度の 収縮は避けられず、配合比や乾燥条件を開節する ことによる収益防止効果には選昇があった。そと で本発明者らは、種々検討の前果、海巣の揮発化 よる体徴被少分を相殺するに光分な気泡をレジス トの乾燥硬化物中に形成させることに想到し、更 に研究を重ねた前来、以下に計論するよう法学祭 男を発成するに至ったのである。

本発明によって提供された新規な孔部充実用レジストは、従来品と同様、不活性固体費粉末(但してれば用いない場合もある)、可溶性質脂、及

を持つものであっても、体積変化率が -10 多 程度性のものは実用上径とんど障害なく使用するととができる。

次に本発明のレジストの構成成分について説明 する。

前述のどとく、不活性固体教わ求、可溶性樹脂 及びその溶剤は本発明のレジスト幹有の構成成分 ではなく、周知のレジスト又はこの種の強料もし くはその類似物の製造化使われるものを適宜選択 使用することができるが、樹脂及び溶剤について は、所質の発泡を形成するよう、用いる発泡 剤の特性化応じて好ましい組合わせがあり得るこ と、もちろんである。

不活性因体徴粉末はレジストの洗動特性を調整すると共化レジストを散別容易な色調化着色する ために用いられるものであり、好ましい具体例と しては酸化ナメン、微酸パリウム、二酸化粧素、 酸化マグネシウム、酸化カルシウム等の無機化合 物のほか、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレ ン等の有機富合体の微粒子を挙げることができる。

特別町54-139065(3)

可悪性樹脂とは、使述の溶剤に可存で ると共 に溶剤溶液が強した後も同一又は異なる溶剤 に溶剤溶液が発した後も同一又は異なる溶剤 ものであり、且つ孔部に光質されたレジストが応 慢後を易に崩壊裂薬しない硬化物となるために必 要な、パインダーとしての飽力を持つレジストが必 要なれる孔部を摂用レジストであることにできる れを用いると引がまーン形成用した。 なのような欠陥を生ずる恐れがない。 ないまり、可称性樹脂がエッテングは、 が具体例としては、変性のジン、変性石油樹脂、 変性ダンマー酸などがある。

高州としては、これを揮発させるための乾燥工程における加熱電波が基家の耐熱観界を増えないよう、海点が 150 で 以下のものを用いることが望ましい。もちろんこの帝州は使用する発泡剤に対して不活性なものが狂ましい。

以上の3成分は本発明のレジストにおいても量

的には通常主成分となるものであり、これらの配合比は、通 不活性固体教物末0~80%(重量が、以下同じ)、好ましくは20~70%、可存性樹脂5~90%、好ましくは10~70%、溶剂5~50%、好ましくは10~30%の範囲で適宜決定する。

本発明のレジストに使用する発施剤は下配人。 B 2 群の物質の中から選ばれ、あるいは両群の発 施剤を併用してもよい。

- A: レジストを構成する可溶性樹脂の食溶薬 又は非溶薬であり且つレジストの加熱乾燥 返更で気化する、他のレジスト構成成分及 び孔部メッキ膜に対して不否性な液体。
- B: レジストの加熱乾燥器度で分解してガス 好ましくは不活性をガスを発生する化合物・ (化学反応を起としてガスを発生するま以 上の化合物の組み合わせを含む)。

- もちろんとれら2軒の物質のすべてが本発明の レジストの実用性ある発度剤になり得るとは彼ら ないが、レジストを構成する前配主要3成分の特

性や量比のいずれもが発信構造の形成化影響を及 だすので 発泡剤についての必要特性をこれ以上 一様に規定することは鉛難である。発泡剤を含む 全レジスト組成は、最終的には実験により、乾燥 時の体積変化率や硬化物の物性等を検討しながら 決定しなければならない。したがって、例示した 発泡剤の中には使用可能範囲が限定されるものも あることに注意しなければならない。

好ましい発泡剤の例としては下配のものを挙げ ることができる。

N,N'-ウェナル-N,N'-ジニトロソテレフタルアミド、N,N'-ジニトロソベンタメナレンテトラミン、ジニトロベンタンテトラミン、ジメナルジニトロテレフタルアミド、アゾピスイソブテロニトリル、ジアゾアミノベンゼン、アゾジカルボン酸パリウム、アゾジカルがンアミド、ベンゼンスルホニルヒドラジド、トルエンスルホニルヒドラジド、ト

フェニルスルホン、重要酸ソーダ、炭酸アン モニウム、重炭酸アンモニウム、カルシウム アジド、通磁酸アンモニウム、ショウ酸第一 飲、ナトリウムボロハイドライド、トリ クロロエチレン、ジクロロエチレン、ジ クロロフルオロメダン、トリクロロフル オロメダン、ナトラクロロジフルオロエタン、 ペータロロエチレン、 ペンタン、 ペキサン、 レ タロペキサン、テトラクロロメダン、 ジクロ ロメタン。

本発男のレジストには他に必要に応じて分飲剤、 発泡時前、着色剤等の補助成分を含有させるとと ができる。

発性助剤の好ましい具体例としては下配のもの を挙げることができる。

尿素、メチロール尿素、エタノールアミン尿 素等尿素師等体、サリテル酸、ステアリン酸、 ラウリン酸、シェウ酸、フタル酸、安息香酸、 ホウ酸、炭酸、マロン酸、クエン酸、フマル

特開昭54-139065(i)

複製造を可能にしたものである。 次に実施例を示して本処明を説明する。

突進例 1

厚さ Listus のガラス鉄施強化エポキシ製脂板の 両面に偏落を装層してなる収上、回路パメーンに 合わせて形成された孔盛1mの孔(銅メッキ族) 115 個化、下記の組成のレジストを光模する。

発限 パリウム

25 重量版

康化 チメン

20

マレイン化ロジン

. 20 "

プテルペンゼンとプトキシエタノールとの混合溶剤 25 -

発信剤(ジニトロペンタンナトラミンと尿素の傷合

*) 次いで 110℃ で 60 分詞乾燥し、冷却径、脚 張して剱箔面上に突出したレジスト硬化物を除く

と共に網絡表面を研磨し、以後常佐によりパター ン印刷、エッテング、レジスト散去を行なってプ リント記録根を得る。、

上記のごとくして 300 枚のブリント記載板を

敵、コハク酸、アジピン酸、ケイ皮酸、ステ アリン原亜鉛、ステアリン漱カルシウム、炭 散マダネジウム、東化亜鉛、亜鉛率、硝酸圧 鉛、酢酸亜鉛、グリセリン、非イオン界面活 性剤。

本鉛明のレジストを用いるプリント記載板の製 並供は従来品による場合とほとんど変わらない。 **すをわち孔部レジストの定填乾燥後の研磨工程** (前記④の工程) KÞいて、レジスト硬化物を、 孔の中にある部分は破壊せずに、金属循道上に突 出した部分のみを取り除くよう注意するだけでよっ い。レジスト硬化物が仮細な気泡を包含するもの てあるため、その音解除去は従来品の福合よりも 昼時間で売了する。

以上の説明から巨に明らかなように、本発明の レジストは金属スルーホール型プリント配銀板製 造工程において従来頻晃していた孔部レジストの 光琪不良を授信完全に解析すると共に、検査・修 正に摂する作業量を大幅に減少し製品多官りを向 上させるなど、他事的且つ経済的なプリント配譲

製造し、孔部充填レジストだついて乾燥時の体質 変化率(無作為に抽出した 100 個所の孔におけ る平均値)を測定した結果、及び製造工程の各製 所にかける久隆品の発生事を第1表に示す。たか、 比較例は、発布剤を含まないレジストを用いた以 外は同様にして製造したものである。

*	無 1			表		
			*	M	比較	75
体 赞 変	化	*	+1.	3 \$	-30.	0 \$
ペターン印刷	美久隆	₫ ¹	0.	2 \$	2 1	*
エッナンダ後	の欠陥	£ 2	0.	7 5	15	*
未 新 数 d		3 3	• 2	*	5 9	*

- *1 釈徽銅製祭によって発見された孔部に欠 降を有するもののうち、欠陥孔の数が全孔 数の 20 多以上あり、手度し困難と和定さ れたものの投入原板に対する割合。
- + 2 パターン印刷良品(パターン印刷の欠陥 部を手取ししたものを含む)につきエッチ

ングを行なったとき欠陥部が発見されたも ののパターン印刷支品に対する割合、

- +3 最美的に検査に合格した製品の投入原板 に対する割合。
- 4. 四面の簡単な配明

第1~4 図は従来のレジストを用いたときの欠 降品の発生を説明する図(斯面図)である。

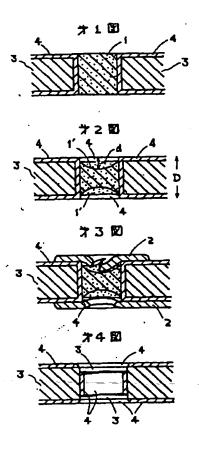
1: レジスト

2 : バターン用レジスト度

3 : プラステック基板

4 : 金属部分

代理人 弁理士 椒 井 -



2/3, AB, LS/1 (Item 1 from file: 347)

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

00487065

RESIST FOR PRODUCTION OF METALIC THROUGH HOLE TYPE PRINTED CIRCUIT BOARD

PUB. NO.:

54-139065 A]

PUBLISHED:

October 29, 1979 (19791029)

INVENTOR(s): AKIYAMA HIROYUKI

YOSHIMURA SHOHEI NAKAZAWA JIRO

HARADA ISAO

APPLICANT(s): JAPAN STYRENE PAPER CO LTD [327379] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

KYORITSU KOGYO KK [325639] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

53-045935 [JP 7845935]

FILED:

April 20, 1978 (19780420)

2/3,AB,LS/2 (Item 1 from file: 351)
DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

003479908

WPI Acc No: 1982-27870E/198214

Resist compsn. for printed circuit board prodn. - comprises soluble resin, mixed solvent, inactive solid powder and foaming agent (J5 29.10.79)

Patent Assignee: JAPAN STYRENE PAPER CORP (JASY); KYORITSU KOGYO KK (KYOY

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 82013160 B 19820315 198214 B
JP 54139065 A 19791029 198214

Priority Applications (No Type Date): JP 7845935 A 19780420 Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes
JP_82013160__B__4

Abstract (Basic): JP 82013160 B

Resist compsn. consists of soluble resin e.g. maleated rosin, a solvent e.g. a mixed soln. of butylbenzene and butoxyethanol, fine powder of inactive solid material e.g. BaSO4 or TiO2 and a foaming agent e.g. a mixt. of dinitropentane-tetramine and urea. The compsn. is packed into metal-plated through-holes in a printed circuit board.

2/3, AB, LS/3 (Item 1 from file: 345) DIALOG(R) File 345: Inpadoc/Fam. & Legal Stat (c) 2001 EPO. All rts. reserv.

Acc no: 2893034

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 54139065 A2 791029

<No. of Patents: 002>

RESIST FOR PRODUCTION OF METALIC THROUGH HOLE TYPE PRINTED CIRCUIT BOARD

(English)

Patent Assignee: JAPAN STYRENE PAPER CORP; KYORITSU KOGYO

Author (Inventor): AKIYAMA HIROYUKI; YOSHIMURA SHIYOUHEI; NAKAZAWA JIROU;

HARADA ISAO

IPC: *H05K-003/00; H05K-003/06 CA Abstract No: *97(10)083722P; Language of Document: Japanese

Patent Family:

Kind Date Patent No Applic No Kind Date

JP 54139065 A2 791029 JP 7845935 A 780420 (BASIC) JP 82013160 B4 820315 JP 7845935 A 780420

Priority (No, Kind, Date): JP 7845935 A 780420